

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY RIGORÓZNÍ PRÁCE

Název práce:

Structuring and study of electronic and chemical properties of semiconductor surfaces

Jazyk práce: angličtina

Jméno uchazeče/uchazečky: Mgr. Elisseos Verveniotis

Studijní program: Fyzika

Studijní obor: Fyzika povrchů a rozhraní

Oponent/opONENTI:

Členové komise: Předseda Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.

Místopředseda Doc. RNDr. Jiří Pavluch, CSc.

Členové
RNDr. Josef Zemek, CSc.
RNDr. Tomáš Gronych, CSc.
Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
RNDr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
Ing. Jan Plšek, Ph.D.
Doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.

Datum jednání komise: 12. 5. 2013

Výsledek jednání komise:

- Komise uznává předloženou diplomovou práci jako rigorózní práci.
 Komise uznává předloženou disertační práci jako rigorózní práci.

Předseda nebo místopředseda komise:

Polky pro předsedy nebo místopředsedy komisí:

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vypláte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.